

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第1区分

【発行日】平成24年10月18日(2012.10.18)

【公開番号】特開2011-50892(P2011-50892A)

【公開日】平成23年3月17日(2011.3.17)

【年通号数】公開・登録公報2011-011

【出願番号】特願2009-203576(P2009-203576)

【国際特許分類】

B 05 C 11/10 (2006.01)

B 05 C 5/00 (2006.01)

B 05 D 1/26 (2006.01)

G 02 B 5/20 (2006.01)

【F I】

B 05 C 11/10

B 05 C 5/00 1 0 1

B 05 D 1/26 Z

G 02 B 5/20 1 0 1

【手続補正書】

【提出日】平成24年9月3日(2012.9.3)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

塗布対象物が載置されるステージと、

液滴を吐出するための吐出孔が形成された吐出面を有し、前記ステージ上の前記塗布対象物に向けて前記吐出孔から塗布液を液滴として吐出する塗布ヘッドと、

前記ステージと前記塗布ヘッドとを前記ステージの面方向に相対移動させる移動機構と、

前記塗布ヘッドの前記吐出面に接触する接触面を有する吸液性の吸収体を有し、前記吸収体の前記接触面の全面を濡らし、濡れた前記接触面と前記塗布ヘッドの前記吐出面とを接触させて前記塗布ヘッドの前記吐出面の全面を濡らす吐出安定装置と、

を備えることを特徴とする塗布装置。